EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

06216216

PUBLICATION DATE

05-08-94

APPLICATION DATE

14-01-93

APPLICATION NUMBER

: 05005175

APPLICANT:

SONY CORP;

INVENTOR:

MATSUO TOSHIFUMI;

INT.CL.

: H01L 21/68 H01L 21/02 H01L 21/304 //

H01L 21/302

TITLE

AUTOMATIC TRANSFERRING

APPARATUS AND AUTOMATIC
TRANSFERRING METHOD FOR
ARTICLE BY USE OF SAME

バーコードリーダー 37B 3 34A アーム支援部村 アーム支持部村 34B 37A パーコードリーター 36 アーム設置 35レール ネ体 31 デーブル 32

ABSTRACT :

PURPOSE: To detect transfer trouble at an early stage by incorporating a bar code reader in an arm device and by catching current position information on a wafer carrier during its transfer successively.

CONSTITUTION: A bar code reader 37A which can read a bar code 3 attached to an article 1 held by an arm device 36 is incorporated in the arm device 36 of an AGV (article transfer robot) 30. When a semiconductor wafer cleaning process is applied to it, the bar code 3 is read and position information of a water carrier 1 is transmitted to a host computer system every moment while the wafer carrier 1 is transferred from a stocker to a cleaning device or vice versa. It is thereby possible to realize precision operation control ad maintenance of the process.

COPYRIGHT: (C)1994, JPO& Japio

	•
(21	
4	
⊘	
* 1. · ·	

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-216216

技術表示箇所

(43)公開日 平成6年(1994)8月5日

(51) Int.CL⁵ 識別記号 庁内整理番号 F I
II 0 1 L 21/68 A 8418-4M
21/02 A
21/304 3 4 I C 8832-4M
H 0 1 L 21/302 B 9277-4M

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 8 頁)

(21)山順番号 特願平5-5175

(22)出順日 平成5年(1993)1月14日

(71)出額人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 松尾 俊史

長崎県諫早市津久葉町1883番43ソニー長崎

株式会社内

(74)代理人 弁理士 高橋 光男

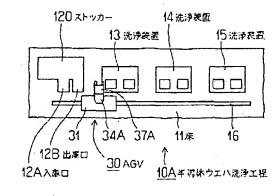
(54)【発明の名称】 自動搬送装置及びそれを用いた物品の自動搬送方法

(57)【要約】 (修正有)

【目的】半導体ウエハ洗浄工程などの加工工程のより精密な動作制御及び管理を行うこと。

【構成】AGV(物品搬送ロボット)30の、例えば、アーム装置36に、物品であるウエハキャリヤ1を保持した状態で、それに付されたパーコード3が読み取れるパーコードリーダー37Aを内蔵させ、ウエハキャリヤ1をストッカー120から洗浄装置13へ、またはその逆に搬送する間、前記パーコード3を読み取り、そのウエハキャリヤ1の位置情報を伝送できるように構成した自動搬送方法である。

【効果】ウエハキャリヤの搬送中、その現在位置情報が 時々刻々キャッチできるので、ウエハキャリヤの現在位 置とホストコンピューターシステムに予め入力されてい るウエハキャリヤ追跡情報による位置とのずれを低減す ることができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項Ⅰ】バーコードが付与された物品を搬送する自動搬送装置において、前記物品を保持した状態で前記パーコードが読み取れるパーコードリーダーを内蔵していることを特徴とする自動搬送装置。

【耐求項2】バーコードが付与された物品を搬送する自動搬送方法において、精求項1に記載の自動搬送装置を用い、前記物品をストッカーから或る加工装置へ、またはその逆に搬送する間、或いは前記物品を或る加工装置から他の加工装置に、またはその逆に搬送する間、前記 10 パーコードを読み取り、前記物品の現在位置情報を伝送することを特徴とする物品の自動搬送方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、例えば、RIE、CVD、洗浄などの半導体ウエハのプロセス処理を行う半導体ウエハ加工工程における、複数枚の半導体ウエハを収納したウエハキャリヤのような物品を搬送する自動搬送装置及びそれを用いた物品の自動搬送方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図4万至図7を用いて従来技術の自動搬送装置及びそれを用いた物品の自動搬送方法を説明する。図4は複数枚の半導体ウエハを収納したウエハキャリヤの自動搬送方法の一例を説明するための、従来技術の半導体ウエハ洗浄工程の一部を示していて、同図Aはその平面図であり、同図Bは同図Aにおける一設備であるストッカーの概略的斜視図であり、図5は物品であるウエハキャリヤの概略的斜視図であり、図6は図4に示したストッカーと一加工装機との間でウエハキャリヤを 30 搬送する場合の制御方法を説明するためのプロックダイヤグラムであり、図7は従来技術とこの発明の半導体ウエハ洗浄工程におけるウエハキャリヤのウエハキャリヤ追跡情報と現在位置をチェックできるタイミング範囲を示した関係図である。

【0003】従来技術の物品の自動搬送方法を、図4を用いて説明する。なお、搬送しようとする物品としては、図5に示したような、複数枚の半導体ウエハ2を収納し、一側面外表面にパーコード3を施したウエハキャリヤ1を挙げ、これらの半導体ウエハ2の洗浄を行う洗 40 浄装置に移載し、またこれより回収する半導体ウエハ洗

【0004】また、このような半導体ウエハ洗浄工程においては、この半導体ウエハ洗浄工程内を、ウエハキャリヤ1を自動搬送するために自動搬送装置であるロボットが活用されている。通常、このようなロボットはオートマティック・ガイディッド・ヴィーヒクルと呼ばれているので、以下、単に「AGV」と略して説明に用いる。

【0005】 図4Aにおいて、符号10は全体として半 50

導体ウエハ洗浄工程を指す。この半導体ウエハ洗浄工程10では、クリーンルームの床11上に、複数枚の半導体ウエハ2を収納したウエハキャリヤ1を収納したストッカー12と、複数の洗浄装置、例えば、洗浄液として薬品Aが用いられる洗浄装置13と、その後工程に任り、洗浄液として薬品Bが用いられる洗浄装置14と、更にその後工程に在り、純水を用いて最終の洗浄を行う洗浄装置15とが所定の間隔で設置されている。

【0006】更に、これらストッカー12と洗浄装置13、14、15の前面に在って、前記床11に敷かれたレール16に沿って、後記のホストコンピュータIIで制御されるAGV20が移動できるように設置されている。このAGV20はウエハキャリヤ1を保持、搬送できる一組のアーム装置21を備えている。

【0007】また、前記ストッカー12には、図4Bに示したように、入床口12Aと出床口12Bとが設けられていて、それぞれに入床口パーコードリーダー13Bとが配置されている。

20 【0008】 このような半導体ウエバ洗浄工程10は半導体ウエハ2の洗浄を人手によらず、機械により自動洗浄しようとするものである。即ち、この半導体ウエバ洗浄工程10は、ストッカー12内に在るウエハキャリヤ1が出庫ロ12BからAGV20で取り出され、そのAGV20がそのままレール16に沿って保持、搬送(供給)し、そのウエハキャリヤ1は第1段階の洗浄装置13へセットされ、洗浄される。ここでの洗浄が終了すると、AGV20はレール16に沿って逆走しながら、この洗浄された半導体ウエハ2を収納したウエハキャリヤ301をストッカー12の人庫ロ12Aまで保持、搬人する

【0009】そして、この第1段階で沈浄された半導体ウエハ2を収納したウエハキャリヤ1はまたAGV20でストッカー12から保持、搬出され、第2段階の沈浄 装置14にセットされ、洗浄を開始する。この第2段階の沈浄中に、AGV20はストッカー12に戻り、他の未沈浄の半導体ウエハ2が収納された次のウエハキャリヤ1を搬出し、第1段階の洗浄装置13にセットし、ここでこの半導体ウエハ2の沈浄を開始させる。

) 【0010】第2段階で洗浄された半導体ウエハ2を収納したウエハキャリヤ1は、再度AGV20で保持、搬送されて、前記ストッカー12に搬入され、そして更にまたAGV20によりこのストッカー12から搬出されて、最終段階の洗浄装置15にセットされ、洗浄される。

【0011】この最終段階の洗浄中、AGV20は、前記動作と同様の動作を繰り返し、第1段階で洗浄された次の半導体ウエハ2を収納したウエハキャリヤ1をストッカー12に搬入し、そしてストッカー12から搬出して第2段階の洗浄装置14にセットし、このセットが終

わるとAGV20はストッカー12に戻り、その次の未 洗浄の半導体ウエハ2を収納したウエハキャリヤーをス トッカー12から搬出し、第1段階の洗浄装置13にセ ットする。以後、この半導体ウエハ洗浄工程10はスト ッカー12に収納された必要数のウエハキャリヤ1が洗 浄し終わるまで同様の作業を繰り返し、最終的に洗浄さ れた全てのウエハキャリヤ1がストッカー12内に収納 され、保管される。

【0012】この半導体ウエハ洗浄工程10の動作制御 は、図6に示したような制御システムで行われる。即 ち、前記ストッカー12、AGV20及び各洗浄装置 (図6では説明の簡略化のため、洗浄装置13のみを示 した) はホストコンピューターシステムロで統括制御さ れる。ストッカー12及び洗浄装置13を制御する制御 情報とAGV20のウエハキャリヤ追跡情報などが予め ホストコンピューターシステムIIに入力されている。

【0013】従って、各ストッカー12、AGV20及 び洗浄装置13の動作制御、管理などの前記統括制御 は、前記ホストコンピューターシステム日の前記制御情 報やウエハキャリヤ追跡情報を基準にして、それぞれス 20 トッカーコントローラー17、AGVコントローラー1 8及び洗浄装置コントローラー19を介して行われる。

【0014】前記のように、この制御システムは、ウエ ハキャリヤ1がストッカー12の出庫口12Bから取り 出され、また洗浄装置からストッカー12の入庫口12 Aを通じて人庫される時、前記出庫ロバーコードリーダ 一13B及び入庫ロバーコードリーダー13Aが、ウエ ハキャリヤ1のパーコード3を読み取り、ホストコンピ ューターシステム日でそのウエハキャリヤーの現在位置 の情報を把握し、ホストコンピューターシステム日に予 30 め入力されている基準のウエハキャリヤ追跡情報と比較 されて、前記半導体ウエハ洗浄工程10の動作制御、管 埋が行なわれるものである。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、パーコー ードリーダーはいずれもストッカー12の入庫口12A と山庫口12日にしか設置されていないため、前記ホス トコンピューターシステムHで認識している各ウエハキ ャリヤ1のウエハキャリヤ追跡情報と現在位置情報が正 しく一致しているか否かがチェックできるタイミング は、図?にも示したように、ストッカー12からウエハ キャリヤ1を搬出する時と、ストッカー12にウエハキ ャリヤ1を搬入する時のパーコード3の読み取り時のみ である。

【0016】従って、各段階で洗浄されたウエハキャリ ヤは必ず一旦ストッカー12に搬入され、入庫ロバーコ ードリーダー13Aでチェックを受け、そして搬出され る毎に出庫口バーコードリーダー13Bでチェックを受 ける必要があり、そのためウエハキャリヤ1を第1段階 の洗浄装置13から次の第2段階の洗浄装置14へ、モ 50 ウエハキャリヤが万一取り替えられたとしても、その時

してこの洗浄装置14から最終段階の洗浄装置15へ直 接搬送することができず、非能率的であった。

【0017】また、このような自動化半導体ウエハ洗浄 工程10において、AGV20がウエハキャリヤ1を搬 送中に、前記自動化半導体ウエハ洗浄工程10内に誤っ て作業者や他の物体が進入したり、AGV20自身に何 らかの故障が発生して停止した場合は、その警報信号が 前記ホストコンピューターシステム日にも伝達され、同 時にそのホストコンピューターシステム口も停止するよ うになっている。これらの障害物や故障を取り除いて、 そのAGV20のリセットボタンを働かすと、前記AG V20やホストコンピューターシステムHは同時に復旧 するが、前記停止時間が長引いた場合には、AGV20 の現在位置情報とウエハキャリヤ追跡情報とが大きくず れて、正常に動作しない場合があり、このような場合に は、この自動化半導体ウエハ洗浄工程10を再調整する 必要がある。

【0018】 更にまた、前記停止状態を復旧させるに は、このシステム上最悪の事態であり、滅多に起こり得 ることではないが、そのAGV20が保持しているウエ ハキャリヤ1を入れ替えれば、復旧させることができる。 場合もある。その結果、そのウエハキャリヤは各洗浄装 置で洗浄処理が終了した後、ストッカー12に入庫され るまで、あたかも正常に生産していた状況になり、スト ッカー12に入庫される時のバーコード3を読み取って 始めて異常であったことが判明する。従って、従来技術 の半導体ウエハ洗浄工程10は良好な生産管理を行うに は不都合な生産システムであった。それ故、この発明で は、このような不都合な状況を防止することを課題とす るものである。

[0019]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、この発明は、前記AGVの、例えば、アーム装置に ウエハキャリヤを保持した状態で、それに付されたバー コードが読み収れるパーコードリーダーを内蔵させ、ウ エハキャリヤをストッカーから洗浄装置へ、またはその 逆に搬送する間、或いは前記ウエハキャリヤを洗浄装置 から他の洗浄装置に、またはその逆に搬送する間、前記 バーコードを読み取り、そのウエハキャリヤの位置情報 を伝送できる自動搬送方法を採って、前記課題を解決し た。

[0020]

40

【作用】従って、AGVによるウエハキャリヤの搬送 中、そのウエハキャリヤの現在位置情報が時々刻々キャ ッチできるので、ウエハキャリヤーの現在位置とホスト コンピューターシステムに予め入力されているウエハキ、 ャリヤ追跡情報による位置とのずれを低減することがで き、従ってまた、そのウエハキャリヤの搬送中に発生し たトラブルを早期に発見することができる。 更にまた、

5

点で異常であることが判り、その生産システムの動作を 停止させることができる。

[0021]

【実施例】次に、この発明の自動搬送装置及びそれを用いた物品の自動搬送方法を図1及び図2を用いて説明する。図1はこの発明のAGVの実施例を示す概略の斜視図であり、図2は複数枚の半導体ウエハを収納したウエハキャリヤの自動搬送方法の一例を説明するための、この発明の半導体ウエハ洗浄工程の一部を示す平面図であり、図3はこの発明の半導体ウエハ洗浄工程におけるス 10トッカーと一加工装置である洗浄装置との間でウエハキャリヤを搬送する場合の制御方法を説明するためのブロックダイヤグラムである。なお、従来技術の自動搬送装置及びそれを用いた物品の自動搬送方法の構成と同一の符号を付し、その説明を省略する。

【0022】先ず、この発明の一つであるAGVを図1を用いて説明する。このAGV30は、その本体31と、この表面上で同動自在に支持されたテーブル32と、更にこのテーブル32の上に所定の角間隔で配置され、前記テーブル32の表面に設けられたレール33で20案内され、前進、後退するように支持された一対のアーム支持部材34A、34Bの一側面に形成された一対の平行なレール35で案内されて、上下に移動できる一対のアーム装置36と、このアーム装置36の上方に在って、前記アーム支持部材34A、34Bの上端部に設置、固定されたパーコードリーダー37A、37Bとから構成されている。

【0023】この図1は、アーム支持部材34Aのアーム装置36が複数枚の半導体ウエハ2が収納されている 30 ウエハキャリヤ1を保持している状態を示していて、そのウエハキャリヤ1の一側面に付されたバーコード3が上向きになるように保持し、そのパーコード3の上方にパーコードリーダー37Aが配設され、読み収れる状態になっている。

【0024】従って、この発明のAGV30はバーコードリーダー37A、37Bを内蔵した構成であるので、各バーコードリーダー37A、37Bはアーム装置36がウエハキャリヤ1を保持した時に、直ちにそのパーコード3を読み取り、後配の半導体ウエハ洗浄工程の生産システムに投入した場合には、前記ウエハキャリヤ1の移動中、このホストコンピューターシステム日にその現在位置情報を時々刻々伝達することができる。

【0025】次に、図2、図3及び図7を用いて、この発明の自動搬送装置を用いた物品の自動搬送方法を説明する。図2において、符号10Aは全体として半導体ウエハ洗浄工程を指す。この半導体ウエハ洗浄工程10Aでは、クリーンルームの床11上に、複数枚の半導体ウエハ2を収納したウエハキャリヤ1を収納したストッカー120と、図4に示した従来技術の半導体ウエハ洗浄

工程10と同様の複数の洗浄装置、即ち、洗浄装置13、14、15が所定の間隔で設置されている。

【0026】更に、前記AGV30が、これらストッカー120と洗浄装置13、14、15の前面で、レール16に沿って移動できるように設置されている。

【0027】前記ストッカー120には、図4に示した 従来技術のストッカー12と同様に入庫日12Aと出庫 日12Bとが設けられているが、それぞれには前記入庫 ロパーコードリーダー13Aや出庫ロバーコードリーダ ー13Bを設置していない。即ち、手動で搬出、搬入作 業を行う場合も想定すると、これらは従来技術のストッ カー12と同様に人庫ロバーコードリーダー13Aや出 庫ロバーコードリーダー13Bを設置しておくとよい が、完全自動搬送を行わせる場合には、それらの設置の 必要性はない。

【0028】このような半導体ウエハ洗浄工程10Aでは、ストッカー12内に在るウエハキャリヤ1が出庫ロ12BからAGV30で取り出されると、前記アーム支持部材34Bについても同様の機能を持っているが、説明の簡略化のため、省略する)の上端部に配設したバーコードリーダー37Aがそのウエハキャリヤ1のバーコード3を直ちに自動的に読み取り、そのまま引き続き、そのAGV30がレール16に沿ってそのウエハキャリヤ1を保持、搬送し、第1段階の洗浄装置13へそのウエハキャリヤ1が移載されるまで、図7にも示したように、そのウエハキャリヤ1の現在位置情報をホストコンピューターシステムIIに伝送し続ける。

【0029】そして、この第1段階の洗浄装置13での 洗浄が終了すると、前記AGV30はその洗浄されたウ エハキャリヤイをまた保持、搬送して、パーコード3を 読み取り、図7に示したように、その現在位置情報を示 ストコンピューターシステム日に伝送しながら、次の洗 浄装置14へ移載し、またここでの洗浄が終了すると、 同様にAGV30がその洗浄されたウエハキャリヤ1を 保持、搬送し、またパーコード3を読み取りながら、次 の最終段階の洗浄装置15へ移載し、ここでも洗浄が終 了すると、そのAGV30は洗浄されたウエハキャリヤ 1を取り出し、保持、搬送して、またレール16に沿っ て逆走しながら、ストッカー12の人庫口12Aまで回 収し、そして最終的にそのウエハキャリヤ1をストッカ -12内に収納、保管する。この間もパーコードリーダ -37人はバーコード3を読み取り、その現在位置情報 をホストコンピューターシステム日に伝送する。

【0030】この半導体ウエハ洗浄工程10Aの動作制御は、図3に示したような制御システムで行われる。即ち、前記ストッカー120、AGV30及び各洗浄装置(図3では説明の簡略化のため、洗浄装置13のみを示した)はホストコンピューターシステムHで統括制御される。ストッカー120及び洗浄装置13、14、15

50

の動作を制御する制御情報とAGV30のより詳細なウエハキャリヤ追跡情報などが予めホストコンピューターシステムHに入力されている。

【0031】従って、各ストッカー120、AGV30及び洗浄装置13の動作制御、管理などの前記統括制御は、前記ホストコンピューターシステム日の前記制御情報やウエハキャリヤ追跡情報を基準にして、それぞれストッカーコントローラー17、AGVコントローラー18及び洗浄装置コントローラー19を介して行われる。

【0032】前記のように、この制御システムは、ウエ 10 ハキャリヤ1がストッカー120の出庫口12Bから取り出され、また洗浄装置からストッカー120の人庫口12Aを通じて人庫されるまでの搬送中の、ウエハキャリヤ1の現在位置情報を時々刻々把握し、ポストコンピューターシステム日に予め入力されている基準の前記ウエハキャリヤ追跡情報と比較されるものである。

【0033】前記の説明では、半導体装置製造工程として半導体ウエハ洗浄工程を採り挙げたが、この発明の自動搬送装置を用いた物品の自動搬送方法は、冒頭に配したように、RIE、CVDなどの半導体ウエハのプロセ 20 ス処理を行う半導体ウエハ加工工程にも流用することができることはいうまでもない。

【0034】また、この発明の自動搬送装置を用いた物品の自動搬送方法は、例えば、HD、CD、MD、レンズなどの加工工程にも応用できるので、搬送される物体としては、半導体ウエハやウエハキャリヤに限定されるものではなく、HD、CD、MD、レンズなどであってもよい。

[0035]

【発明の効果】従って、この発明の物品の自動搬送方法 によれば、図7の右端に示したように、ウエハキャリヤ のバーコードチェック可能なタイミング範囲が従来技術 のそれよりも広がり、それだけ前記半導体ウエハ洗浄工 程のより精密な動作制御及び管型を行うことができる。

【0036】また、AGVで物品を、洗浄装置13のような加工装置からストッカー12へ一々搬入することなく、加工装置から次の加工装置に、またはその逆に自由自在に直接搬送することができる。

【0037】更にまた、AGVによるウエハキャリヤの 搬送中にトラブルが発生した時に、その搬送中のウエハキャリヤを不用意に入れ替えて、自動半導体ウエハ洗浄工程を復旧しようとしても、直ちにそのエラーを発見し、その復旧を許さないので、不良品の発生を防止し、ひいては生産性の低下を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明のAGVの実施例を示す概略の斜視図

である。

【図2】複数枚の半導体ウエハを収納したウエハキャリ ヤの自動搬送方法の一例を説明するための、この発明の 半導体ウエハ洗浄工程の一部を示す平面図である。

【図3】この発明の半導体ウエハ洗浄工程におけるストッカーと一加工装置である洗浄装置との間でウエハキャリヤを搬送する場合の制御方法を説明するためのプロックダイヤグラムである。

【図4】複数枚の半導体ウエハを収納したウエハキャリヤの自動撤送方法の一例を説明するための、従来技術の半導体ウエハ洗浄工程の一部を示していて、同図Aはその平面図であり、同図Bは同図Aにおける一設備であるストッカーの概略的斜視図である。

【図5】物品であるウエハキャリヤの概略的斜視図である。

【図6】図4に示した半導体ウエハ洗浄工程におけるストッカーと一加工装置との間でウエハキャリヤを搬送する場合の制御方法を説明するためのブロックダイヤグラムである。

7 【図7】従来技術とこの発明の半導体ウエハ洗浄工程におけるウエハキャリヤのウエハキャリヤ追跡情報と現任位置をチェックできるタイミング範囲を示した関係図でまる。

【符号の説明】

II ポストコンピューターシステム

10A 半導体ウエハ洗浄工程

11 床

128 出廊口

13 洗浄装置

14 洗浄装置

15 洗浄装置

16 レール

17 ストッカーコントローラー

18 AGVコントローラー

19 洗浄装置コントローラー

30 AGV

31 本体

32 テープル

33 レール

34A アーム支持部材

3 4 B アーム支持部材

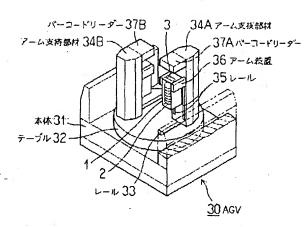
35 レール

36 アーム装置

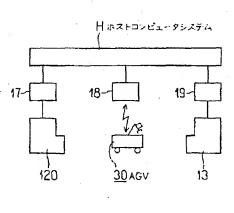
37A パーコードリーダー

37B パーコードリーダー

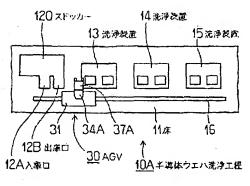
[図(]



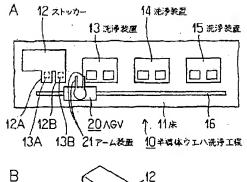
【図3】



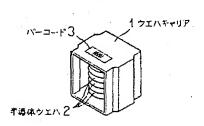
[図2]

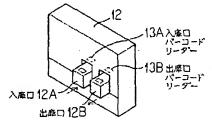


【図4】

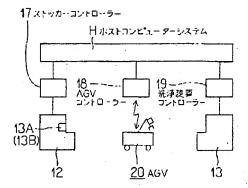




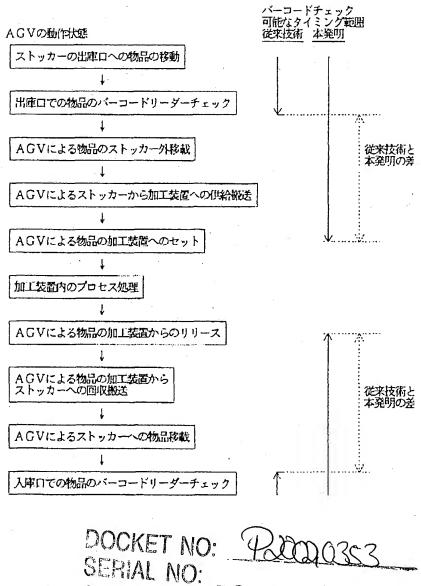




[図6]



[図7]



SERIAL NO:

APPLICANT: SICON Debat

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100